

## 谷口彬雄先生退職および

### 有機エレクトロニクス材料研究会二五周年 記念式典のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、信州大学繊維学部機能高分子学課程 谷口彬雄先生は二〇〇九年三月末日をもって退職されます。

谷口彬雄先生は一九七二年三月に大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程を修了し、工学博士の学位を授与されました。その後、一九七二年四月に株式会社日立製作所中央研究所に入所され、一九八五年四月、基礎研究所設立と共に、基礎研究所主任研究員として勤務されました。株式会社日立製作所では、半導体微細加工用レジスト、光記録材料、撮像素子用色フィルタ、有機薄膜材料の研究開発などを行われ、企業活動に多大な寄与をされました。

谷口彬雄先生は、有機材料のエレクトロニクス分野の拓がりをいち早く察知し、一九八四年に自らを中心となり「有機エレクトロニクス材料研究会」を設立されました。この会は、有機エレクトロニクスという新たな研究領域の発展に産学官の自由な情報交流が重要であることを認識し、諸学会から独立した研究会として設立されました。本会は、「有機エレクトロニクス」のネーミングの発端でもあり、この研究分野の草分け、発展の基軸としての役割を果たしてきたと言えます。また、会の更なる発展のため二〇〇四年には法人化を行い、「中間法人有機エレクトロニクス材料研究会」と改め、今年で二十五周年を迎える事となりました。また、二十五周年を一つの節目とし二〇〇九年には「社団法人有機エレクトロニクス材料研究会」に法人移行し、更なる発展に貢献をされています。また、この発展の礎となっておりますのは、会員皆様のご支援・ご協力の賜物と感謝致しております。

一九九六年四月に信州大学繊維学部教授に着任し、機能高分子学科学科長、専攻長、各種委員長を務められ、信州大学の発展にご尽力されました。谷口彬雄先生は、主に有機化合物の電気・電子物性、光物性の基本的な概念に基づいた高分子材料、有機エレクトロニクス材料分野に関して情熱をもって教育研究指導に取り組まれ、十一名の博士号取得者をはじめ、数多くの修士号・学士号取得者を輩出され、卒業生から厚い信頼と尊敬の念を集めています。また、有機EL、有機トランジスタ、太陽電池、燃料電池など多岐にわたる分野の研究開発に従事され、信州大学教授在任中の一三年間で、一〇〇報を超える多数の原著論文、またおよそ五〇編の著書を発表され、多大な貢献をされています。

谷口彬雄先生は、プロジェクト研究も手掛けて来られました。二〇〇〇年には、科学技術振興機構(JST)の委託開発事業の研究リーダー、二〇〇一年には新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)プロジェクトの研究リーダーを務められました。特に、その後、二〇〇二年から五年間、文部科学省指定による長野・上田地域的クラスター創成事業「長野・上田スマートデバイスクラスター」プロジェクトにおいて、研究リーダーとしてご自身が中心となり取り組まれ、プロジェクトを成功へと導かれました。プロジェクトを通じて、圏域の産学官連携の大きな礎を築かれ、二〇〇五年には、その功績により第四回産学連携功労者表彰「文部科学大臣賞」を受賞されました。現在、このプロジェクト成果は長野県全域的クラスター創成事業(第II期)として発展を遂げ、長野・上田地域のみならず、長野県全域の更なる発展のため、これまで同様、ご活躍されています。特に、昨年度より「コンファーム®」事業(有機ELを利用したコンテナ内野菜栽培)を知的クラスター事業の一環として手がけられ、さらに「農・工・商」が一体となった新事業として展開させるため、各方面でご尽力されています。

また、文科省や経産省のプロジェクトにおきましても、「科学技術振興調整費審査委員」をはじめ「科研費の分科・細目検討委員」や「科研費二段審査委員」、「新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術委員」として、競争的研究資金に関わる企画、審査などにも貢献をされています。

二〇〇三年には信州大学発のベンチャー企業「株式会社感性デバイスーズ」を立ち上げ事業化活動にご尽力されています。

この度のご退職にあたり、長年にわたり研究者として有機エレクトロニクス分野で先導的役割を果たされ、卓越した業績を挙げられるとともに、教育者として優秀な人材を育て、学界並びに産業界に多大なる貢献を果たされた谷口彬雄先生のご功績を讃え、感謝の意を表すとともに、今後の更なるご活躍とご健康をお祈りいたしたく、先の通り記念式典を企画いたしました。何卒その趣旨にご賛同頂き、ご多忙のところ恐縮ではございますが、多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

平成二十一年三月吉日

### 谷口彬雄先生退職記念委員会 社団法人有機エレクトロニクス材料研究会

#### 一、社団法人有機エレクトロニクス材料研究会 二五周年記念講演会

#### 一、谷口彬雄先生退職記念式典

日 時 平成二一年六月五日(金) 午後五時 (午後四時三〇分より受付開始)  
場 所 ホテルオークラ東京・講演会：アトランティックルーム(本館1階)  
記念式典：コンチネンタルルーム(本館1階)  
会 費 一万五千元(同伴者八千元) (記念品代三千元を含みます)

準備の都合上恐縮ながら、同封の葉書にて五月二二日(金)までにご出欠をお知らせくださいますようお願い申し上げます。  
また、会費につきましても五月二二日(金)までに左記口座へお振り込みいただきますようお願い申し上げます。

#### 一、谷口彬雄先生退職記念品贈呈

ご都合により記念講演会・谷口彬雄先生退職記念式典へご欠席の方で記念品贈呈の趣旨にご賛同頂ける場合は、記念品代一口三千元として左記口座までお振り込み頂ければ幸いに存じます。

お振り込み先

ゆうちょ銀行

口座番号 005301100334

口座名「谷口先生退職・J O E M二五周年記念委員会」

※お振り込みに際しましては同封いたしました振込票をご使用ください。

※他行等からの振込の場合

銀行名：ゆうちょ銀行 店名：〇五九(ゼロゴキユウ)店(059)

預金種目：当座 口座番号：0100334

お問い合わせ・連絡先

(社)有機エレクトロニクス材料研究会 事務局 清水 彰子

〒386-8567 長野県上田市常田三一五一 信州大学繊維学部内

電話(FAX) 〇二六八(二一)五四一三